

ISTITUTO DI RICERCA E ANALISI DELLA DIFESA

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI

OGGETTO: Affidamento incarico di assistente di progetto alla Dott.ssa Ginevra FONTANA, per l'iniziativa "Dibattito sulla Difesa e Sicurezza Sistemica – Call for Papers #CASD2021"- Dichiarazione ai sensi del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 14-.

VISTI

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, atto 1 comma 17 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la documentazione prodotta dal **Dott.ssa Ginevra FONTANA**, nata a Mantova (MN) il 24/09/1995, nonché la sua dichiarazione di assenza di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico affidato resa ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detenuta agli atti,

SI ATTESTA

sulla base della documentazione in possesso, l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190.

Roma, 17 marzo 2021

IL DIRETTORE

Gen. S.A. Stefano Vito SALAMIDA

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)